

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 9389

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 16.03.2012

- vista la precedente deliberazione n. 9221 del 11.11.2011, con la quale veniva indetta una gara con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, per la fornitura di un "mask aligner" per operazioni di fotolitografia nell'ambito degli esperimenti COHERENT ed UA9, per la Sezione di Ferrara;
- vista la nota prot. n. 117 del 12.03.2012, con la quale il Dr. Diego Bettoni, Direttore della Sezione di Ferrara, trasmette i verbali di gara, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- esaminati i verbali sopra descritti, dai quali risulta, tra l'altro, quanto segue:
 - Ditte invitate n. 3
 - Ditte che hanno presentato offerta n. 3
- visto che la procedura è stata espletata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che la graduatoria finale è la seguente:
 1. SUSS MICROTEC LITHOGRAPHY GmbH
€ 141.322,31 (oltre IVA 21%) - punti: 91,386
di cui:
 - punti: 31,386 offerta tecnica
 - punti: 60,00 prezzo
 2. EV Group Europe & Asia Pacific GmbH
€ 141.300,00 (oltre IVA 21%) - punti: 83,694
di cui:
 - punti: 23,694 offerta tecnica
 - punti: 60,00 prezzo
 3. MCU S.r.l.
€ 141.300,00 (oltre IVA 21%) - punti: 78,538
di cui:
 - punti: 18,538 offerta tecnica
 - punti: 60,00 prezzo
- considerato che viene proposta per l'affidamento del contratto la Società SUSS Microtech Lithography GmbH (Germany), per un importo di € 141.322,31, oltre IVA 21%, per un totale di € 171.000,00;

- accertato che la spesa complessiva di cui al punto precedente rientra nei limiti dell'impegno assunto con precedente deliberazione della Giunta Esecutiva n. 9221 del 11.11.2011 - capitolo 520110;
- visto lo schema di contratto da stipulare con la Società SUSS Microtech Lithography GmbH (Germany);
- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10736 del 23.07.08 in materia di conferimento di deleghe.

DELIBERA

1. Di approvare la procedura di gara illustrata in narrativa e di affidare alla Società SUSS Microtech Lithography GmbH (Germany) il contratto per la fornitura di un "*mask aligner*" per operazioni di fotolitografia nell'ambito degli esperimenti COHERENT ed UA, per un importo di € 141.322,31, oltre IVA 21%, per un totale di € 171.000,00;
2. Di autorizzare il Presidente dell'Istituto a sottoscrivere il relativo contratto.